

Judul:

Electron beam technology

Pengarang/Penulis:

Schiller, Siegfred, author

Subjek:

Materials -- Analysis; Electron beams -- Industrial applications;
Electron microscopy

Nomor Panggil:

621.381 SCH e

Penerbitan:

John Wiley & Sons

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)